

平成20年度特許特別会計 歳出予算の概要

(単位:百万円)

項 目	平成19年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	対前年度 増 減 額	備 考
	119,001	122,800	3,799	<対前年度予算 3.2%増>
世界最高水準の迅速・的確な特許審査の実現	61,720	66,880	5,160	
1.先行技術調査外注の強化	18,490	18,868	378	・ Fターム等を用いた先行技術文献調査外注 18,868 (18,490)
2.業務・システムの最適化 [成果重視事業]	3,384	6,096	2,712	・ 特許事務処理システム最適化開発費 6,096 (3,384)
3.商用データベース等の活用	1,320	1,620	300	・ 特実審査資料整備費 1,620 (1,320)
4.任期付審査官の増員	0	771	771	・ 任期付審査官(98人増員) 771 (0)
5.その他	38,525	39,525	1,000	・ 外部借室経費 1,071 (857) ・ 審査審判基盤整備 67 (76) ・ 審査審判処理 4,871 (5,131) ・ 特許協力条約実施経費 174 (177) ・ 特許微生物寄託機関関係 210 (233) ・ 資料整備経費 7,410 (8,177) ・ 特許公報類発行経費 1,606 (1,804) ・ 特許事務の機械化に必要な経費 24,116 (22,071)
グローバルな権利取得の促進と模倣品対策の強化	2,578	2,665	87	
1.知的財産制度の国際調和と協力の推進	1,110	1,129	19	・ 工業所有権行政の国際化 1,129 (1,110)
2.アジア等での知的財産保護と模倣品対策の強化	1,468	1,536	68	・ アジア進出企業に対する相談事業・情報提供 625 (662) ・ 発展途上国の知財庁職員、取締機関等の能力向上支援 743 (631) ・ 模倣品対策キャンペーンの実施 168 (175)
地域・中小企業の知的財産活用に対する支援	2,950	3,160	210	・ 知財駆け込み寺相談整備・全国における説明会等 1,062 (956) ・ 無料の先行技術(特許)調査支援事業 640 (611) ・ 知財を核としたビジネスモデルづくり支援 116 (130) ・ 特許の外国出願助成 141 (新規) ・ 地域中小企業知財支援人材育成 218 (224) ・ 地域における戦略的な知財施策の展開 660 (677) ・ その他 322 (351)
知的創造サイクル活性化のための環境整備	14,895	14,230	665	
1.知的財産権情報の提供と人材育成の推進	14,232	13,659	573	・ (独)工業所有権情報・研修館運営費交付金 13,659 (14,232)
2.その他	663	571	92	・ 特許管理等指導奨励経費 571 (663) ・ 知的創造サイクル啓発事業 39 (36)
その他	36,857	35,867	990	
1.人件費(任期付審査官増員分を除く)	32,151	31,048	1,103	
2.一般管理経費	2,978	3,079	101	
3.施設整備費	1,233	1,226	7	
4.その他	496	514	18	・ 各種審議会経費 142 (123) ・ 外部借室経費 31 (31) ・ 国債整理基金特別会計へ繰入 40 (42) ・ 予備費 300 (300)

問い合わせ先：総務課